

学位請求論文発表会

発表者 長森 啓悟

題 目

Exploration of Elementary Processes in
Sequential Photodissociation

Reactions of Transition Metal

Carbonyls Using Ion Imaging Methods

(イオンイメージング法を用いた遷移金属カルボニル錯体の逐次的光解離反応素過程の探索)

日 時 4月 25日 (木) 13:00～

場 所 先端研 402N 講義室

問い合わせ先：化学プログラム 高口 博志 (内線7406)

kohguchi@hiroshima-u.ac.jp